石川県次世代産業育成講座・新技術セミナー

IoTシステムによる陶磁器焼成データの統合管理技術

日 時　令和8年 10月20日(火)
13:30～15:30

場 所　石川県工業試験場九谷焼技術センター
2階 技術普及室

講 師　三反崎 好弘 氏
株式会社アイエスエイ 代表取締役

※九谷焼技術センター　小松市正蓮寺町は21番地3

［概　要］

陶磁器の最終工程である焼成を行う上で、炉内の温度やガス濃度の管理はとても重要です。近年のデジタル技術の発展により、これまで職人の経験や勘によって管理されてきた炉内の温度やガス濃度を数値で管理して属人化をなくし、遠隔操作により安全に誰もが同じ焼成工程を行える環境を整備することが可能になります。

本セミナーでは、炉内の温度やガス濃度をモニタリングするための最新 IoT システムの紹介と焼成データの活用法について解説します。また、セミナーでは実際の焼成炉を用いてモニタリングの実践も行います。

定　員　２０名程度

受講料　１,０００円（当日ご持参ください。）

お申込み　下記の URL からお申込みください。

https://www.isico.or.jp/event/dgnet/d31196805.html

締　切　令和８年１０月１３日（火）

担　当　石川県工業試験場　九谷焼技術センター　主任研究員　佐々木直哉

お問合せ　公益財団法人 石川県産業創出支援機構
成長プロジェクト推進部　次世代講座担当
〒920-8203　金沢市鞍月２丁目１番地（石川県工業試験場 企画指導部内）
E-mail：j-seminar@isico.or.jp　TEL:(076)267-8081

主　催　公益財団法人 石川県産業創出支援機構

協　力　石川県工業試験場